

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS 0184
初回認定日	2013 年 8 月 1 日
最新交付日	2017 年 8 月 1 日
認定された事業所の名称 及び所在地	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 〒 135-0064 東京都江東区青海二丁目 4 番 10 号 法人番号 6010605002434
問い合わせ窓口	技術開発支援部 実証試験セクター 品質保証推進センター Tel: 03-5530-2193 FAX: 03-5530-2318
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 27 年 6 月 12 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 27 年 6 月 12 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：一次元寸法測定器、形状測定器 [平成 29 年 8 月 1 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
一次元寸法測定器	ノギス	600 mm 以下	0.02 mm
	マイクロメータ	25 mm 以下	0.5 μm
		25 mm 超 100 mm 以下	2 μm
	ダイヤルゲージ	5 mm 以下	0.7 μm
		5 mm 超 50.8 mm 以下	1.6 μm
		50.8 mm 超 100 mm 以下	2.4 μm
	てこ式ダイヤルゲージ	1.6 mm 以下	2 μm
	シリンダゲージ	6 mm 以上 400 mm 以下	1.3 μm
	デプスゲージ	300 mm 以下	0.02 mm
	ハイトゲージ	1000 mm 以下	0.014 mm
	ダイヤルゲージ校正器	25 mm 以下	0.3 μm
	伸び計校正器	25 mm 以下	0.3 μm
		25 mm 超 100 mm 以下	0.6 μm
	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.5 mm 以上 100 mm 以下	0.14 μm
		100 mm 超 250 mm 以下	0.28 μm
	各種長さ測定用校正器で測定 面が平面であるもの (比較測定法による)	310 mm 以下	0.6 μm
		310 mm 超 610 mm 以下	0.8 μm
610 mm 超 1010 mm 以下		1.1 μm	
リングゲージ	10 mm 以上 200 mm 以下	0.5 μm	
プラグゲージ	1 mm 以上 200 mm 以下	0.6 μm	
形状測定器	座標測定機用ゲージ	310 mm 以下	0.6 μm
		310 mm 超 1010 mm 以下	0.7 μm

登録に係る区分：温度

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 20 年 9 月 10 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 25 年 8 月 1 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：接触式温度計[平成 29 年 8 月 1 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	熱電対(比較校正法)	200 °C 以上 1000 °C 以下	2.5 °C

登録に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 18 年 12 月 27 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 25 年 8 月 1 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：直流・低周波測定器等[平成 29 年 8 月 1 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	直流抵抗器	1 Ω	2.6 ppm
		100 Ω	2.8 ppm
		10 kΩ	2.7 ppm